	電話加入権	715	—	—	715	—	—	—	—	—	715	
	特許権仮勘定	31,758	16,135	3,589	44,304	—	—	—	—	—	44,304	
	計	65,091	23,191	3,589	84,693	21,325	3,351	—	—	—	63,369	
無形固定資産合計	特許権	11,417	—	—	11,417	3,990	1,512	—	—	—	7,427	
	ソフトウェア	39,577	7,056	—	46,633	26,828	5,514	—	—	—	19,805	
	電話加入権	715	—	—	715	—	—	—	—	—	715	
	特許権仮勘定	31,758	16,135	3,589	44,304	—	—	—	—	—	44,304	
	計	83,466	23,191	3,589	103,068	30,818	7,026	—	—	—	72,250	
投資その他の資産	長期性預金	40,000	—	40,000	—	—	—	—	—	—	—	
	計	40,000	—	40,000	—	—	—	—	—	—	—	

注）　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物	短期滞在研究者宿泊施設（仮称）新営工事	61,593千円
	電気情報研究棟改修工事	57,619千円
	電気情報研究棟改修機械設備工事	52,074千円
	電気情報研究棟空調設備改修その他工事	43,357千円
	電気情報研究棟改修電気設備工事	38,656千円
	機械建設研究実験棟等改修機械設備工事	36,357千円
	基幹設備（屋外給排水等）工事	34,632千円
	構内ネットワーク敷設工事	32,510千円
工具器具備品	ＬＳＩ教育用イオン注入装置	168,000千円
	微細パターン形成装置	128,100千円
	包括的遺伝子配列解析システム	125,135千円
	集束イオンビーム装置	124,950千円
	レーザダイシング装置	83,895千円
	走査型Ｘ線光電子分析装置	78,750千円
	操作型組成分析電子顕微鏡	64,995千円
	複合的画像解析システム	57,490千円
	固体核磁気共鳴装置	44,625千円
	スパッタリング装置	40,950千円
	反応性イオンエッチング装置	39,900千円
	コールドスプレー装置	34,398千円
	教育用電子計算機システム	31,290千円
	生体試料分離分析システム	30,714千円
	ナノ物性評価プローブ顕微鏡	29,999千円
	事務用シンクライアントシステム	29,925千円